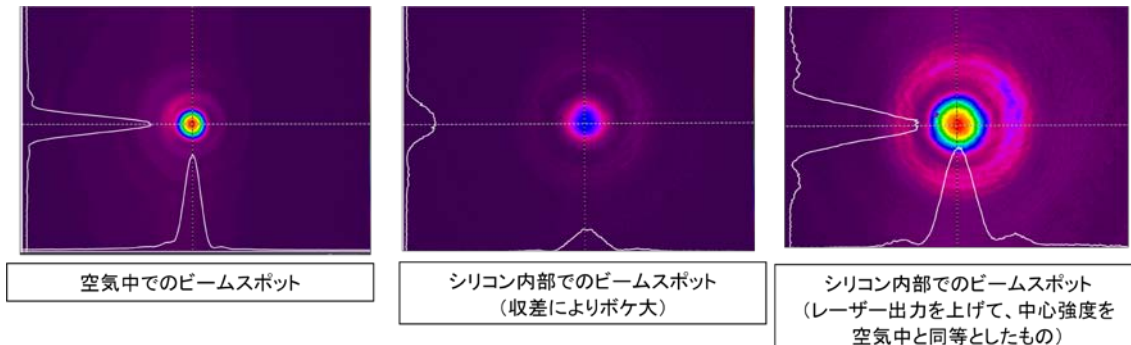


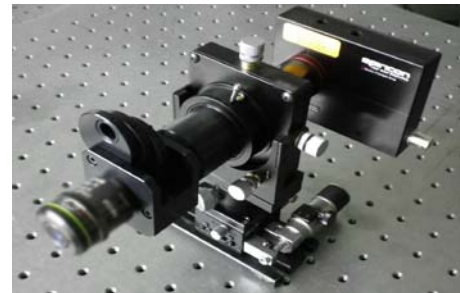
JSP シリーズ スポットプロファイラ

対物レンズ等を使用した光学系のレーザー光の焦点位置でのレーザービームのプロファイルを瞬時に解析可能なスポットプロファイラ。スリット方式でないため、パルスレーザーの解析にも対応可能。幅広いレーザーの出力にも対応し、多様な軸と微動マイクロの採用で調整が非常に容易。またオプションで、シリコンやガラス等の物質内部での集光スポットを容易に観察できる。その他、組込や特殊用途及び対応波長に関しては相談可。



<特徴>

- ・ パルスレーザーにも対応
- ・ 幅広い入射レーザー出力許容範囲
- ・ 多様な軸と微動マイクロメーターによる容易な調整
- ・ 観察に最適なレンズ選定サポート
- ・ 幅広いオプション対応



オプション

- ・ 組込用や特殊用途に対応
- ・ 様々な波長の光源に対応
- ・ シリコン内部、ガラス内部のスポット観察に対応

主な仕様

波長 [nm]	: 400-700 (オプションで 266-1100)
倍率	: 20 (オプションで 5,10,20,50,100) * IR/UV は 5,10 倍は不可
適用スポットサイズ[μm]	: $5 < \text{オプションで } 1 < (\text{波長による}) >$
ND フィルタ	: 4 枚、手動切替
調整機構	: XYZ α β
搭載プロファイラ	: SP620U(その他搭載可能)



本社	〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-14-1	TEL.03-5285-0861	FAX:03-5285-0860
大阪支店	〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-20-12	TEL.06-6323-7286	FAX:06-6323-7283
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦 3-1-30	TEL.052-205-9711	FAX:052-205-9713